

[首页](#) | [所况简介](#) | [新闻中心](#) | [科技成果](#) | [交流合作](#) | [队伍建设](#) | [人才教育](#) | [创新文化](#) | [科学传播](#) | [党建网站](#)

您现在的位置: [首页](#)>[新闻中心](#)>[新闻快递](#)

## 我所积极参与2007中国国际工业博览会 07.11.14

2007年11月14日      浏览次数

2007“中国国际工业博览会”于11月6日至10日在上海新国际博览中心举办。

在此次“中国工博会”上,首次展示了国务院确定的16项重大技术装备关键领域中的9项。此次“中国工博会”展览总面积103500平方米,中外参展企业和机构1775家。

我所组织了一室“绝对压力传感器芯片”、二室“在线即时气体检测系统及中红外半导体光电器件”、三室“痕量爆炸物探测器”、五室“镁合金材料及其表面处理”等项目在中科院展区展出;另外,四室参加了世博会专门展区的展览。

